

## 科学研究費助成事業 研究成果報告書

平成 29年 6月 12日現在

## 研究成果の概要(和文):

GaN ナノコラムは研究代表者が最初に発見した一次元ナノ結晶である。本研究では、ナノコラムの選択成長法を改良し、コラム径 26nm の高密度・細線規則配列化に成功した。この手法によりコラム径を系統的に変化させてナノコラムを作り、貫通転位フィルタリング、ひずみ緩和、In 組成揺らぎ抑制効果など、さまざまなナノ結晶効果を学術的に解明した。InGaN ナノコラムで量子ドット効果を発現させ単一光子発光特性を得た。ナノ結晶効果は、ナノコラム発光特性の改善に寄与し、波長 600nm・赤色域ナノコラムで 20%を超える内部量子効率を得た。Si 基板上の InGaN ナノコラムの選択成長法を開拓し、ナノコラム LED のフリップチッププロセスを確立し、高密度二次元 LED アレイ化への道を拓いた。また、多色集積型ナノコラム LED を作製し、微小領域(10×10µm<sup>2</sup>)ナノコラムアレイの高密度集積化によって、ナノコラムの発光色を青色から赤色まで制御して白色 LED 動作を得た。また、ナノコラム・フォトニック結晶効果を用いて放射ビーム指向性の高いナノコラム LED を実証し、コラム径を面内で一次元的に変化させた系でランダムレージングを起こし、スペクトル幅を広げて、スペックル抑制に適したレーザ特性を得た。これらのデバイス技術は、低消費電力・次世代ディスプレイの実現に寄与しうる。

#### 研究成果の概要(英文):

GaN nanocolumns are one-dimensional nanocrystals, which had been discovered by the leader of this project. In this project, we have improved the method for selective area growth of the nanocolumns, resulting in the successful fabrication of densely packed, ordered fine-nanocolumn arrays with a nanocolumn diameter of 26 nm. Using this method, nanocolumn arrays with various nanocolumn diameters were prepared on the same substrate, following which we investigated various nanocrystal effects such as dislocation filtering, strain relaxation, and In compositional fluctuation suppression as a function of the diameter. Single photon emission characteristics were obtained based on the quantum dot effect observed in InGaN nanocolumns. The nanocrystal effects contribute to the improvement of the emission properties of the nanocolumns, and we observed an internal quantum efficiency of over 20% in the 600-nm-wavelength red-emission range of the nanocolumns. We developed the selective area growth of the InGaN nanocolumns on the Si substrates, and established the flip-chip process of nanocolumn LEDs, which paved the way for the development of high-density two-dimensional LED arrays. Multicolor-emission integrated nanocolumn LEDs were also fabricated; the high-density integration of the microscopic emission area ( $10 \times 10 \ \mu m^2$ ) nanocolumn arrays was performed by controlling their emission colors from blue to red, resulting in white-colored LED operation. Nanocolumn LEDs with a high directional radiation beam was demonstrated using the nanocolumn photonic crystal effect. The nanocolumn system was fabricated changing the nanocolumn diameter one-dimensionally along the in-plane direction. The random lasing occurred for the nanocolumn system, providing a broad lasing spectrum, which is suitable for speckle reduction. The nanocolumn-based technologies developed in this study will contribute to the fabrication of next-generation displays with low power consumption.

## 研究分野:応用光学·量子光工学

キーワード:窒化物半導体、ナノコラム、三原色、LED、フォトニック結晶、超細線、 ランダムレーザ、選択成長

## 1. 研究開始当初の背景

窒化物半導体(InGaN 系)では、青から緑さ らに赤色域へと長波長化とともに発光効率 が急激に減少し、赤色域では内部量子効率が 1%以下となって全く光らない。これは、 InGaN系ではIn組成比の増加とともに結晶欠 陥、内部電界、In組成揺らぎが増加し、それ が相乗的に作用して引き起こされるからで、 有効な解決法が見出されていなかった。半導 体光デバイスの歴史に学ぶと、このような材 料的限界に直面したとき、構造効果に活路を 見出してきた。

研究代表者らは自己形成 GaN ナノコラムを 最初に(1997 年に)創製し、ナノコラム研究分 野を先導してきていた。ナノコラムは直径が 数百 nm 以下の一次元ナノ結晶で、貫通転位 低減とひずみ緩和効果の発現が期待された。 これらのナノ結晶効果は、InGaN 系の課題解 決に有効と考えられ、ナノデバイスへの関心 が高まり、次々に研究が開始され、大きな潮 流が起こり始めていた。そこで産業的インパ クトを生み出す InGaN 系デバイスの材料限界 の突破に挑み、わが国発の研究分野で世界を 先導する水準を保持して、格段に優れた成果 を得るべく本研究を開始した。

#### 2. 研究の目的

均一形状のナノコラムを規則的に配列し た規則配列 GaN ナノコラム、ナノコラム細線 化で期待されるナノ結晶効果を学術的に解 明し、窒化物半導体デバイスが直面する材料 的課題の克服に挑戦し、革新的なエネルギ ー・環境適合デバイスの基盤技術を開拓する。

この研究目的を効率よく完遂させるため、 研究項目に課題をブレイクダウンして、問題 点を詳らかにし、解決策を探索する。

- (1) 超細線化(コラム径<50nm)に挑戦し、超微 細・高精度ナノコラム結晶を実現する。
- (2) コラム径を系統的に変化させてナノ結晶 効果を学術的に探究し、InGaN 系発光デバ イスの発光効率低下に対するナノ結晶効果 の寄与を学術的に解明する。
- (3) 赤色発光ナノコラムの内部量子効率(IQE) に寄与するナノ結晶効果を解明し、赤色 LED 高効率化の基盤技術を開拓する。
- (4) 規則配列ナノコラムを基礎に Si 基板上の ナノコラム LED/レーザ、InGaN 系面発光型 ナノコラムレーザの基盤技術を開拓する。
- (5) ナノコラムの発光色制御と設計法を確立 し、三原色ナノコラム LED の一体集積化を 実現し、微細領域ナノコラム LED アレイ化 技術を探索して、フルカラーディスプレイ、 白色半導体ランプの基盤技術を開拓する。
- (6) ナノコラム関連ナノ結晶(ナノウォール、 ナノプレートなど)の光応答特性、レーザ特 性を探求し、ナノ結晶効果を研究する。
- (7) 細線 GaN ナノコラムを実現し、InGaN 量子 井戸(QW)を内在化させ、量子ドット効果を 探究する。

## 3.研究の方法

(1)ナノコラム細線化では、サファイア基板 上 GaN テンプレート上に形成したナノホー ルTiマスクパターンを選択成長マスクとし て、RF プラズマ分子線エピタキシーによる 超微細・規則配列 GaN ナノコラムの選択成 長条件を確立する。微細ナノマスク作製が キイとなるため、高性能な EBL とドライエ ッチング装置を購入し整備する。

(2)マスク径でコラム径を系統的に変化し、同 一基板上に複数の規則配列 InGaN/GaN ナノ コラムを成長させる。フォトルミネッセンス (PL)、時間分解 PL、断面透過型顕微鏡(TEM)、 EDX などで InGaN の発光・結晶特性のコラム 径依存性を明らかにして、コラム細線化によ るナノ結晶効果の発現を解明する。

(3) 赤色域発光ナノコラムを作製し、成長条件の最適化を進め IQE 評価法を確立する。

(4) AlNを成長核形成層として、Si 基板上の GaN ナノコラム選択成長法を確立する。Si エッチング除去によるフリップチップ(FC) 型ナノコラム LED を作製する。これによって 上下配線を可能とし、微小ナノコラム LED の超高密度二次元配列化への突破口を拓く。 ナノコラム規則配列化によってフォトニッ ク結晶効果を発現させ、高い放射ビーム指向 性をもつナノコラム LED を実現する。また、 面発光型レーザ発振を得るとともに、コラム 径を面内で変調させてランダムレージング を起こしスペクトル幅を広げ、スペックルフ リーレーザ特性を実証する。

(5) 規則配列 InGaN/GaN ナノコラムのコラム 径・周期を系統的に変化させ発光色制御メカ ニズムを明らかにする。コラム径と周期の異 なる規則配列ナノコラムを配置して、多色発 光ナノコラム LED の一体集積化を実現し、微 細アレイ化により白色発光を探索する。

(6) ナノコラム上 GaN プレートでウィスパリングギ ャラリーモード発振を調べ、希土類(Eu)ドープ 結晶の高品質化を図り、新たなエッチング法を 開拓し、トップダウンナノ構造を作製する。

(7) InGaN ナノコラムの PL 特性を測定し、量子ド ット効果を調べる。

## 4. 研究成果

### (1) GaN ナノコラムの細線化<sup>®)</sup>

高密度で直径 50nm 以下の微細なナノホール パターン上の GaN 選択成長では、成長核形成 が不均一に起こる。超細線・規則配列 GaN ナ ノコラムの均一成長は、結晶工学における未 踏破域であった。本研究では、核形成を促進 させるための低温交互供給モードと横方向 成長が少ない高温同時供給モードを組み合 わせて、独自の二段階選択成長法を開拓し、 図1に示すように、超高密度・細線規則配列 ナノコラムの成長(コラム径 D:26nm、密 度:~3.2×10<sup>10</sup> cm<sup>-2</sup>)を実証した<sup>8)</sup>。デバイス領 域 (50×50  $\mu$  m<sup>2</sup>) に 80 万本ものナノコラムを もつ高密度・規則配列ナノコラムで 30nm 以 下の細線化の実証は他の材料系でも例がな



図 1. 規則配列 GaN ナノコラムの細線化

く、結晶工学に大きなインパクトを与えうる 成果が得られた。

## (2)ナノ結晶効果の学術的探究<sup>1,3,6,12,13,15)</sup>

規則配列化は本研究の独壇場で、ナノ結晶 効果のコラム径依存性を系統的に検討した。

## ① 貫通転位の抑制効果<sup>13)</sup>

Si 基板上に GaN を成長させると、高密度の 貫通転位 (~10<sup>11</sup> cm<sup>-2</sup>) が入り、通常はこれを低 減化するのに苦労する。本研究ではこの GaN バッファー層として GaN ナノコラム選択成長 を行い、高さ 0.3  $\mu$ m で平板状にナノコラム を切り出して TEM によって転位伝搬メカニズ ムを議論し、貫通転位フィルタリング効果の コラム径依存性を世界で初めて解明した(図 2)。コラム径 250nm 付近から無転位ナノコラ ムの発生確率が増加し、200nm 以下では無転 位となった。膜結晶では、密度~10<sup>11</sup> cm<sup>-2</sup>の貫 通転位が、厚さ 0.3  $\mu$ m の薄膜成長で消滅す ることはなく、ナノ結晶効果は結晶工学的に も驚くべき特性を発現することが判明した。



図2. 貫通転位フィルタリング効果

#### ② 格子ひずみ緩和効果<sup>1,3)</sup>

GaN ナノコラム上 InGaN 成長ではひずみ緩 和効果のために臨界膜厚  $h_c$ が増大し、理論的 に、ある臨界コラム径以下では $h_c$ が無限大に 発散する。実験ではコラム径 ( $D_{cav}$ =86~248 nm) のGaN ナノコラム上に In 組成比~30%の InGaN ナノコラムを~400 nm 成長した。図 3(a) は成 長結晶の断面 TEM 像で、膜構造では $h_c$ <30nm で不整合転位が入るが、ナノコラムでは高品 質の無転位結晶であった。 $D_{CaV}$  <~130nm では アキシャル型、コラム径の太い領域ではコア シェル型 InGaN となる新たな成長現象を発見



図 3. 貫通転位フィルタリング効果

した<sup>3)</sup>。ひずみ極小化のため In 原子が成長中 にコラムトップを拡散し組成変調が誘起さ れるためで、InGaN 発光特性に関与する表面 再結合とキャリア拡散効果を解明した<sup>1)</sup>。

## (3)赤色域ナノコラム<sup>18,19)</sup>

波長 600nm で発光する InGaN/GaN 多重量子 井戸ナノコラム(図4(a))の IQE を測定した。 本研究では励起 PL 積分強度と光励起強度の 比(PL 効率)の光励起密度依存性を求め(図 4(b))、低温 PL 効率の最大値を IQE=100%とし て室温 IQE を算定する厳密な手法で IQE=22%



図 4. InGaN ナノコラムの内部量子効率測定

を得た<sup>18)</sup>。また、表面プラズモン効果を発現 させ、波長 600nm で5倍の発光増強効果を確 認した。金属膜は発光層の近く形成する必要 があるが薄膜構造では難しい。ナノコラムで は、電流注入機構とは独立にナノ構造側面に 金属膜を装着できるので、プラズモンは赤色 ナノコラム LED の高効率化に寄与しうる。

# (4) ナノコラム LED/レーザ基盤技術の開拓 ①Si 上ナノコラムとフリップチップ LED <sup>9,14)</sup>

2インチSi基板にスパッター法でAlN薄膜 を成膜し、これを成長核形成層として、Si上





への規則配列 InGaN/GaN ナノコラムの成長法 を開拓した。LED 結晶を Cu-W 支持基板に貼付 けて、フリップチップ型ナノコラム LED を作 製した(図 5(a))<sup>9,14)</sup>。波長 553nm の緑色発光 が得られ、Si 除去も優れたナノコラム規則配 列が保持されており、大面積・上下配線化へ の突破口が拓かれた。グラフェン/SiO<sub>2</sub>基板上 へのナノコラム成長に成功した<sup>7)</sup>。グラフェ ンは横方向導電性がよく、光の透過率も高く、 新たなデバイス構成ができ、将来のガラス基 板上ナノコラムデバイスが現実的となり、更 なる大面積化・高機能化への道が拓かれた。

② スペックルフリー・ナノコラムレーザ<sup>5)</sup> A1GaN/GaN 分布ブラッグ型反射鏡(DBR)上 に InGaN ナノコラムを成長させ、垂直方向の 光閉じ込め作用を導入して、光励起レーザを 実現した(図 6)。三角格子状(周期 250nm)ナ ノコラム配列において、コラム径を一次元方 向で変化させた(93nm~213nm)一次元グレー ディット構造において、ランダムレージング 特性を確認し、広い発振スペクトル幅 32nm を得た<sup>5)</sup>。コントラスト比5%までのスペッ クル抑制効果が予測され、スペックルフリー レーザ開拓への道が拓かれた。



図 6. AlGaN/GaN 多層膜反射鏡(DBR)上の 一次元グレーディット構造ナノコラムレーザ

③ 高指向性放射ビーム・ナノコラム LED<sup>16)</sup>

規則配列ナノコラムのフォトニックバン ド端における光回折を活用して、指向性の高 い鋭い放射ビームをもつナノコラム LED を実 現した(図7)。黄色発光で放射角は±20度で あったが、発光波長の安定性が高く、電流密 度変化250A/cm<sup>2</sup>に対する波長変動幅は0.2nm



図 7. 放射ビーム指向性をもつナノコラム LED

以下である<sup>16)</sup>。フォトニックバンド端波長の コラムパラメータ依存性を実験的に調べ、 LED 結晶の設計条件を明らかにして、高指向 性放射ビーム LED を青、緑、黄、橙、赤色で 実証した。優れたビーム特性はレンズ系を簡 易化しディスプレイ応用に革新をもたらす。

## (5)発光色制御と多色集積型ナノコラム LED

## ① **多色集積型ナノコラム LED**<sup>10,20)</sup>

コラム周期と径を変化させて規則配列ナ ノコラムを成長し、コラム径による発光色変 化を観測し、発光色制御メカニズムの理解を 進めた。4 種類のナノコラム LED を同一基板 上に成長させ、四色集積型ナノコラム LED を 実現した(図 8)。これらは *L*=300nm である。 一方、周期の異なる(*L*=350nm) 接近した LED ユニットから赤色発光が得られ、三原色 LED の集積化の基礎技術が開拓された<sup>10</sup>。



図8. 多色集積型ナノコラム LED

## ②ナノコラム微細アレイ化

項目①では面積 150×150μm<sup>2</sup>の規則配列ナ ノコラムのコラム径を変えて発光色制御を 行ったが、本項では、図 9(a)のように面積 10×10μm<sup>2</sup>ナノコラムのコラムパラメータを 変化させて4つ配列したものをユニットとし て、面内に敷き詰め、ナノコラム微細アレイ 化を実現した。各微細領域は異なるピーク波 長で発光し、直径 100μm領域に電流注入した ところ、青色から赤色域にブロードに広がっ たスペクトルとなり、白色発光が得られた。



図 9. ナノコラム微細アレイ化

## (6) ナノコラム関連ナノ結晶<sup>2,4,11)</sup>

GaN ナノコラム上に成長した六角形 GaN マ イクロディスクのウィスパリングギャラリ ーモード発振の解析を行い、環境センシング 応用性を明らかにした<sup>11)</sup>。

MBE成長自己形成GaNナノコラムにEu添加 を行い、高濃度Eu添加でも発光特性が劣化 しにくいナノ結晶効果を実証した。Eu添加 GaN ナノコラム LED の赤色発光動作に成功して、ピーク波長 620nm、半値幅 7nm のシャー プなスペクトルを得た。電流変化による波長 シフト量は 0.2nm と小さく、波長安定性の高 い新たな発光デバイス潜在性を示した<sup>2)</sup>。

GaN の熱分解反応を利用する水素雰囲気異 方性熱エッチング(HEATE)法を開発し、ディ スク径 10-12nmの極微細 InGaN ナノディスク のエッチング作製に成功した<sup>4)</sup>。この微小ナ ノ構造でも明瞭な室温青色 PL 発光がみられ、 HEATE 法の低損傷エッチング性が示された。

## (7) InGaN ナノコラムの量子ドット効果<sup>6)</sup>

単一の InGaN ナノコラムの低温 (20K) 顕微 発光分光では、線幅 300  $\mu$  eV 程度の狭線発光 が見られ (図 10 (a))、量子ドット的な電子状 態を持っていることが確認された。そこで、 単一光子発生判定のためにHBT 自己光強度相 関測定を実施した。図 10 (b)のように明瞭な アンチバンチングが観測され、指標となる g<sup>(2)</sup>(0)は生データで 0.52 であった<sup>6)</sup>。本試料 では他の局在状態、連続状態からの発光が残 存しており、これを除去すると、g<sup>(2)</sup> corr(0) = 0.39 となり、単一光子発生していることが実 証された。この結果、高温動作可能、集積化 可能な単一光子通信素子としてのナノコラ ムの有望性を強く示唆する成果を得た。



図 10 (a) InGaN ナノコラム挟線発光、(b) HBT (Hanbury Brown and Twiss) 自己光強度相関測定

## 5. 主な発表論文等

#### 〔雑誌論文〕(計 70 件)(すべて査読有)

- T. Oto, Y. Mizuno, A. Yanagihara, <u>K. Ema</u>, and <u>K. Kishino</u>, "Effect of structural properties on optical characteristics of InGaN/GaN nanocolumns fabricated by selective area growth", Appl. Phys. Express 10, 045001 (2017). 10.7567/APEX.10.045001
- ② <u>H. Sekiguchi</u> et al., "Stable-wavelength operation of Europium-doped GaN nanocolumn light-emitting diodes grown by rf-plasma-assisted molecular beam epitaxy", Electron. Lett. **53**, 666 (2017). 10.1049/el.2017.0447 (8名7番目)
- ③ T. Oto et al., "Influence of GaN column diameter on structural properties for InGaN nanocolumns grown on top of GaN nanocolumns", AIP Advances 6, 115214 (6pp) (2016). 10.1063/1.4968176 (8名8番目)

- ④ K. Ogawa, R. Hachiya, T. Mizutani, S. Ishijima, and <u>A. Kikuchi</u>, "Fabrication of InGaN/GaN MQW nano-LEDs by hydrogenenvironment anisotropic thermal etching", phys. stat. soli. (a) **214**, 1600613 (5pp) (2016). 10.1002/pssa.201600613
- (5) <u>K. Kishino</u> and S. Ishizawa, "Spectrallybroadened multimode lasing based on structurally graded InGaN nanocolumn photonic crystals suitable for reduction of speckle contrast", Appl. Phys. Lett. **109**, 071106 (5pp) (2016). 10.1063/1.4961306
- (6) T. Yamamoto, M. Maekawa, Y. Imanishi, S. Ishizawa, <u>T. Nakaoka</u>, <u>K. Kishino</u>, "Photon correlation study of background suppressed single InGaN nanocolumns", Jpn. J. Appl. Phys. 55, 04EK03 (5pp) (2016). 10.7567/JJAP.55.04EK03
- ⑦ H. Hayashi, Y. Konno and <u>K. Kishino</u>, "Self-organization of dislocation-free, high density, vertically aligned GaN nanocolumns involving InGaN quantum wells on graphene/SiO<sub>2</sub> covered with a thin AlN buffer layer", Nanotechnol. **27**, 055302 (7pp) (2016). 10.1088/0957-4484/27/5/055302
- ⑧ T. Kano et al., "GaN nanocolumn arrays with diameter <30 nm prepared by two-step selective area growth", Electron. Lett. 51, 2125-2126 (2015). 10.1049/el.2015. 3259 (6名6番目)</li>
- (9) H. Hayashi, D. Fukushima, T. Noma, D. Tomimatsu, Y. Konno, M. Mizuno, and <u>K. Kishino</u>, "Thermally engineered flip-chip InGaN/GaN well-ordered nanocolumn array LEDs", Photonic. Tech. Lett. **27**, 2343-2346 (2015). 10.1109/LPT.2015.2463756
- <u>K. Kishino</u>, A. Yanagihara, K. Ikeda, and K. Yamano, "Monolithic Integration of Four-Color InGaN-based Nanocolumn LEDs", Electron. Lett. 51, 852-854 (2015). 10.1049/el.2015.0770
- <u>T. Kouno</u>, M. Sakai, <u>K. Kishino</u>, and K. Hara, "Sensing operations based on hexagonal GaN microdisks acting as whispering-gallery mode optical microcavities", Opt. Lett. **40**, 2866-2869 (2015). 10.1364/OL.40.002866
- 12 N. Shimosako, Y. Inose, H. Satoh, K. Kinjo, <u>T. Nakaoka</u>, T. Oto, <u>K. Kishino</u>, and <u>K. Ema</u>, "Carrier-density dependence of photoluminescence from localized states in InGaN/GaN quantum wells in nanocolumns and a thin film", J. Appl. Phys. **118**, 175702 (5pp) (2015). 10.1063/1.4935025
- (13) <u>K. Kishino</u> and S. Ishizawa, "Selective-area growth of GaN nanocolumns on Si (111) substrates for application to nanocolumn emitters with systematic analysis of dislocation filtering effect of nanocolumns", Nanotechnol. **26**, 225602 (13pp) (2015). 10.1088/0957-4484/26/22/225602

- H. Hayashi et al., "Flip-chip bonding and fabrication of well-ordered nanocolumn arrays on sputter-deposited AlN/Si (111) substrate", phys. stat. soli. (a) 212, 992-996 (2015). 10.1002/pssa.201431728 (6名6番目)
- (15) K. Sekine, Y. Onoue, T. Yoshiike, K. Asami, S. Ishizawa, <u>T. Nakaoka</u>, <u>K. Kishino</u>, "Single InGaN nanocolumn spectroscopy", Jpn. J. Appl. Phys. **54**, 04DJ03 (2015). 10.7567/JJAP.54.04DJ03
- (f) A. Yanagihara, S. Ishizawa, and <u>K. Kishino</u>, "Directional radiation beam from yellow-emitting InGaN-based nanocolumn LEDs with ordered bottom-up nanocolumn array", Appl. Phys. Express 7, 112102(4pp) (2014). 10.7567/APEX.7.112102
- T K. Kishino and K. Yamano, "Green-Light Nanocolumn Light Emitting Diodes with Triangular-Lattice Uniform Arryas of InGaN-Based Nanocolumns", IEEE J. Quantum Electron. 50, 538-547 (2014). 10.1109/JQE.2014.2325013
- (B) Y. Igawa, R. Vadivelu and <u>K. Kishino</u>, "Photoluminescence Behaviors of Orange-Light-Emitting InGaN-Based Nanocolumns Exhibiting High Internal Quantum Efficiency (17-22%)", Jpn. J. Appl. Phys. **52**, 08JD09 (3pp) (2013). 10.7567/JJAP.52.08JD09
- R. Vadivelu, Y. Igawa and <u>K. Kishino</u>, "633nm Red Emissions from InGaN Nanocolumn Light-Emitting Diode by Radio Frequency Plasma Assisted Molecular Beam Epitaxy", Jpn. J. Appl. Phys. **52**, 08JE18(2pp) (2013). 10.7567/JJAP.52.08JE18
- ② K. Kishino, K. Nagashima, and K. Yamano, "Monolithic Integration of InGaN-Based Nanocolumn Light-Emitting Diodes with different Emission Colors", Appl. Phys. Express 6, 012101 (2013). 10.7567/APEX.6.012101

〔学会発表〕(計 273 件)

- ① <u>K. Kishino</u> et al., "Nanocolumn (NC) multicolour LEDs and related growth technology", Light Sources 2016 (LS-15), Kyoto, Japan, May 22-27, 2016. (Koumata laatuma) (5 久 1 茶日)
- (Keynote lecture) (5名1番目)
  ② <u>K. Kishino</u> et al., "Progress on InGaN-based Orderly Arrayed Nanocolumn Technology", 10th International Symposium on Semiconductor Light Emitting Devices (ISSLED 2014), Kaosiung, Taiwan, December 14-19, 2014. (Plenary talk) (12名1番目)
- ③ K. Kishino et al., "InGaN-based nanocolumns
- for photonic devices", International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN2012), Sapporo, Japan, October 14-19, 2012. (Plenary talk) (4名1番目)

〔図書〕(計2件)

<u>岸野克巳</u>、シーエムシー出版、GaNナノコラ ム発光デバイス(ナノワイヤ最新技術の基礎 と応用展開、第Ⅲ編デバイス第1章)、2013、 188-197. 〔産業財産権〕 ○出願状況(計3件) 名称:光デバイスおよび光デバイスの製造 方法 発明者:岸野克巳、石沢峻介 権利者:学校法人 上智学院 種類:特許 番号:特許願 2017-037093 出願年月日: 平成 29年2月28日 国内外の別:国内 [その他] http://rscdb.cc.sophia.ac.jp/Profiles/60/00059 10/profile.html 6. 研究組織 (1)研究代表者 岸野 克巳 (KISHINO, Katsumi) 上智大学・理工学部・教授 研究者番号:90134824 (2)研究分担者 大槻 東巳(OHTSUKI, Tomi) 上智大学・理工学部・教授 研究者番号: 50201976 (3)研究分担者 関口 寛人 (SEKIGUCHI, Hiroto) 豊橋技術科学大学・工学研究科・准教授 研究者番号:00580599 (4)研究分担者 光野 徹也 (KOUNO, Tetsuya) 静岡大学・工学部・助教 研究者番号: 20612089 (5)研究分担者 江馬 一弘 (EMA, Kazuhiro) 上智大学・理工学部・教授 研究者番号:40194021 (6) 連携研究者 菊池 昭彦(KIKUCHI, Akihiko) 上智大学・理工学部・教授 研究者番号:90266073 (7)連携研究者 中岡 俊裕 (NAKAOKA, Toshihiro) 上智大学・理工学部・准教授 研究者番号:20345143 (8) 連携研究者 野村 一郎 (NOMURA, Ichirou) 上智大学・理工学部・教授 研究者番号:00266074 (9)連携研究者 関根 智幸 (SEKINE, Tomoyuki) 上智大学・理工学部・名誉教授 研究者番号:60110722 (10)連携研究者 音 賢一 (OTO, Kenichi) 千葉大学・大学院理学研究科・教授 研究者番号: 30263198